## 国 際 事 務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6

B01J 23/44, C07C 11/02, 5/03, 5/09, C10G 45/40, 35/09

A1 (11)

(11) 国際公開番号

WO98/10863

(43) 国際公開日

1998年3月19日(19.03.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/03196

(22) 国際出願日

1997年9月10日(10.09.97)

(30) 優先権データ

特願平8/261216

1996年9月11日(11.09.96)

JP (81) 指定国

JP, KR, US, 欧州特許 (DE, FR, GB, IT).

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

日産ガードラー触媒株式会社

(NISSAN GIRDLER CATALYST CO., LTD.)[JP/JP]

〒102 東京都千代田区九段南3丁目9番14号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

北村忠邦(KITAMURA, Tadakuni)[JP/JP]

竹內浩三(TAKEUCHI, Kouzou)[JP/JP]

矢崎順…(YAZAKI, Junichi)[JP/JP]

佐藤裕三(SATOU, Yuzou)[JP/JP]

菅田守保(SUGETA, Moriyasu)[JP/JP]

〒939-27 富山県婦負郡婦中町笹倉635番地

日産ガードラー触媒株式会社 技術研究所内 Toyama, (JP)

(74) 代理人 弁理士 浜

弁理士 浜田治雄(HAMADA, Haruo) 〒107-91 東京都港区北青山3丁目3番7号

第1 肯山ビル2F Tokyo, (JP)

添付公開書類 国際調査報告書

(54)Title: CATALYST FOR SELECTIVE HYDROGENATION OF HIGHLY UNSATURATED HYDROCARBON COMPOUND IN OLEFIN COMPOUND

(54)発明の名称 オレフィン化合物類中の髙不飽和炭化水素化合物選択水素添加用触媒

#### (57) Abstract

A palladium-base catalyst which can selectively hydrogenate highly unsaturated hydrocarbon compounds contained in small amounts in an olefin compound prepared by steam cracking or the like of naphtha without causing hydrogenation of the olefin as a side reaction and the precipitation of a carbonaceous material. The catalyst comprises palladium and alumina, and the exposed face of each palladium crystallite is mainly accounted for by (100) and (110) faces. Further, in the desorption of adsorbed hydrogen by heating, desorption peaks are observed in the temperature ranges of 40 to 90 °C and of 120 to 170 °C and the ratio of hydrogen desorption amount of the former to the latter is (4:6) to (3:7).

## (57)要約

ri

ナフサのスチームクラッキング等によって得られるオレフィン化合物 類中に少量含有する高不飽和炭化水素化合物類を、副反応としてのオレフィン水素添加、炭素質物質の析出を伴うことなく、選択的に水素添加 するパラジウム系触媒を提供する。このパラジウム系触媒は、パラジウム、アルミナを構成成分とし、パラジウム微結晶の露出面が主として(100)、及び(110)面で占められ、吸着水素を加熱脱離した場合、 脱離ピークが40~90℃、及び120~170℃の温度範囲で観察され、前者と後者の水素脱離量比が4:6~3:7を示す。

#### PCTに基づいて公開される国際出版のパンフレット第一頁に記載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AL Tルパニア
AM T オーストラリア
AT オーストラリア
AZ T Z L T J

1

#### 明細書

オレフィン化合物類中の高不飽和炭化水素化合物選択水素添加用触媒

## 技術分野

石油化学工業の基礎原料としての各種オレフィン化合物類は、通常ナフサのスチームクラッキングによって製造されるが、その中には高不飽和炭化水素化合物類が含有されており、高分子化学工業用原料として使用するためにはこれら化合物類を除去しなければならない。

高不飽和炭化水素化合物類除去方法としては、これら化合物を触媒存在下に水素と選択的に反応させて除去する方法、及び溶剤抽出によって除去する方法等があるが、本発明による触媒は前者の高不飽和炭化水素化合物を選択的に水素添加し、高純度のオレフィン化合物を得るための反応に適用される。

## 背景技術

高不飽和炭化水素化合物類の水素添加反応に対しては多くの金属が活性を有していることが知られているが、石油化学工業の中で行われているオレフィン化合物類を精製するための水素添加反応の場合、副反応としてのオレフィン化合物類水素添加によるオレフィン類の損失を防止するために高選択性を有する触媒が必要で、それに適合したものとしてパラジウム系触媒が使用されている。

選択水素添加反応で使用されるパラジウム系触媒は高選択性であるだけでなく活性にも優れているために反応は低温度から開始され、別の副反応として起こる触媒表面への炭素質物質付着等によって活性が低下し、反応効率が悪くなってきたら徐々に反応温度を上昇させ、高不飽和炭化水素化合物類が未反応のまま生成系に含有されるのを防ぎつつ操業され、オレフィン化合物類の水素添加反応が活発になる限界点付近まで温度が上昇したら反応を中断し、触媒を再生処理した後、再使用される。

パラジウム触媒存在下でのオレフィン化合物類とアセチレン化合物類の 反応性を比較するとアセチレン化合物類の方が著しく高いが、反応系に 通常存在する量はオレフィン化合物類の方が圧倒的に多いので、アセチレン化合物類の水素添加に平行してオレフィン化合物類の水素添加反応をできるだけ起こったの副反応としてのオレフィン化合物類水素添加反応をできるだけ起こっない触媒であることが目的化合物の収率上好ましく、又この他に別の副反応としての高不飽和化合物類の重合による炭素質物質の触媒上への析出も起こり、触媒の活性を低下させるので、選択水素添加反応を長期間、安定的に操業することを困難にし、触媒の再生頻度を高くするので出来るだけこの物質の析出が少ない触媒であることが好ましい。

これら2種類の副反応に対するパラジウム触媒の作用を抑制するために、多くの触媒選択性改良方法、或いは触媒使用方法が提案されており、これまでに開示されている触媒を改良することによる選択性改善方法について公知となっている技術としては、助触媒成分の添加による方法、及び触媒物性を改善することによる方法に大別することが出来る。

パラジウム触媒に対し助触媒成分を添加することによる選択性改善の方法としては、例えば欧州特許第722776号公報、及び米国特許第5489565号公報等にはパラジウム・アルミナ触媒に銀及びアルカリフッ化物を添加することが、欧州特許第689872号公報中にはパラジウム・アルミナ触媒に銀を添加し、次いで液相還元して触媒を調製することが、仏国特許第2720956号公報中にはパラジウム・アルミナ触媒に周期律表第IB族元素及びアルカリ又はアルカリ土類元素を添加することが、仏国特許第2603578号公報中にはパラジウム・アルミナ触媒に金を添加することがそれぞれ開示されている。

触媒の物性改善による選択性改良方法としては、例えば米国特許第4762956号公報中にはパラジウム・アルミナ触媒の担体アルミナとして、3種類のアルミナ水和物混合物を高温焼成することが、特公昭第58-017835号中にはパラジウム・アルミナ触媒の担体として表面積が55~120m²/gのアルミナを使用することが、特公昭第63-017813号及び特公昭第54-135711号公報中にはパラジウム・アルミナ触媒のパラジウム結晶の大きさを少なくとも50A以上とすることが、欧州特許第64301号公報中にはパラジウム・アルミナ触媒において、助触媒成分として銀を含有し、担体は表面積が3~7

 $m^2/g$ の $\alpha$ アルミナで、パラジウム担持層の厚さが300ミクロン以下とすることが開示されている。

触媒の物性改善に関するものの中で、有効成分であるパラジウムの物性改善を開示しているものは、パラジウムの結晶子径を50A以上とすることのみであり、担体上に担持されたパラジウム粒子の形態、化学的性質に関し、その結晶学的視点から解析し、パラジウム微結晶面の相違によって生ずるパラジウムと水素の相互作用の変化、触媒選択性に対する影響を考察し、その中で得られた知見に基づく触媒選択性の改良方法の提案は見られない。

#### 発明の開示

ナフサのスチームクラッキングによって得られるオレフィン化合物類の中に含有される不純物としての高不飽和炭化水素化合物を選択的に水素添加する触媒としてのパラジウム・アルミナ触媒は助触媒成分の添加、或いは触媒物性の改善によってその選択性は向上してきているが、まだ充分ではなく、反応中に併発的に、若しくは逐次的に起こる副反応としてのオレフィン化合物の水素添加を更に抑制することによるオレフィン化合物類収率向上、及び別の副反応としての高不飽和炭化水素化合物が重合することによる炭素質物質を抑制することによる安定燥業期間延長、触媒再生頻度低減のための性能改善の余地はかなり残っている。

触媒の選択性は基礎物性としての表面積、細孔容積、或いは構成成分の結晶の大きさ等によって影響されることは言うまでもないが、複数の反応が併発的に、又は逐次的に起こる場合、特定の反応のみを促進することが触媒に求められることから、反応場としての触媒表面は促進すべき反応に適した物理的構造、若しくは結晶学的構造を有していることが必要と考えられる。

換言すれば、高度に選択性を要求される反応は触媒の構造に対して敏感であることが想定されることから、その触媒開発への取組方法としては結晶学的観点から触媒構造を設計し、それを実験室的に確認し、得られた知見を更に新たな触媒設計に役立てることを繰り返すことによって進めることができるが、これを可能にするためには基礎となる無機合成

化学的知識の蓄積がなされていることを前提とし、基本となる技術上の 知識が乏しい現状では触媒成分の結晶学的構造の改善に有効と思われる 考えを試行錯誤的に繰り返して実施し、開発を進めざるを得ない状況に あるが、高選択性触媒開発に対する手段として非常に有用である。

本発明者等はより優れた選択性を有するパラジウム触媒を開発するために、触媒の有効成分としてのパラジウム微結晶に関し、その結晶学的構造に着目し、原料パラジウムの種類、それらを担体に担持後の処理方法に検討を加え、得られた触媒につき、X線回折によるパラジウム微結晶の露出表面の検討、触媒に水素を吸着させた後、加熱脱離させ、その状況を観察することによる触媒の水素に対する吸着性の解析、及びこれらパラジウム微粒子の物理的、化学的特性とオレフィン化合物中の高不飽和炭化水素化合物の選択的水素添加反応の性能との関係を調べてきた。

オレフィン化合物類中の髙不飽和炭化水素化合物を選択的に水素添加するパラジウム系触媒は、各種パラジウム化合物原料を担体に担持した後、乾燥、焼成、還元等を行って調製され、触媒の活性、選択性は使用されるパラジウム化合物原料の種類、担体の種類、担体へのパラジウム原料担持方法、乾燥、焼成及び還元方法等によって影響される。

パラジウム原料としては、水に対して可溶性であり、又適用される触 媒調製方法の中で、最終的に触媒上に残留して触媒毒となるような成分 を含まない化合物であればどのようなパラジウム化合物も使用すること が出来るが、通常容易に入手することが出来る塩化パラジウム、塩化パ ラジウムナトリウム、硝酸パラジウム、硫酸パラジウム、テトラクロロ パラジウム酸塩類、ジクロロジアンミンパラジウム、パラジウムのアン ミン錯塩類、及びジニトロポリアンミンパラジウム類等が使用される。

担体として使用される物質は多孔性無機酸化物類であり、シリカ、アルミナ、酸化チタン等を挙げることができ、特にアルミナが一般的に使用され、触媒の物性改善による触媒選択性改善方法の一つとして好ましいアルミナの物性が開示されているが、目的とする反応の種類、適用する触媒の調製方法等によって適宜最適な担体が選択される。

パラジウム原料を担体上に担持する方法はパラジウム化合物水溶液に 担体を加え、担体の吸着作用を利用するソーキング法、担体の細孔容積 内にパラジウム化合物水溶液を満たすことにより物理的にパラジウム化合物を担持させる浸漬法、含浸法、及びパラジウム化合物水溶液を担体にふりかけるスプレー法等によって行われる。

パラジウム化合物を担体に担持後、乾燥、焼成され、これらの処理は 通常空気中で行われるが、特に焼成は担体上に担持されているパラジウ ム粒子の大きさに関係し、結果的に触媒の活性、選択性に影響するので 慎重に焼成温度を選定し、実施する必要がある。

次いで触媒は還元されるが、この還元処理は通常気相中、水素によって加熱下に行われるが、別還元法として液相で、水溶性有機化合物類、ヒドラジン、ナトリウムボロンハイドライド等によって還元することも可能で、この場合パラジウム原料を担体に担持したものを直接還元してもよいが、乾燥、焼成した後、液相還元することも可能である。

このようにして得られた触媒では、通常担体上に担持されたパラジウム微粒子の形状は球形を有しており、結晶学的に(111)面が主に成長した特徴が見られ、水素を吸着させた後、加熱脱離させるとその脱離ピークは40~90℃の温度範囲、及び120~170℃の温度範囲に確認され、脱離水素量を比較すると前者の脱離量は後者の脱離量の1.5~2.5倍であり、パラジウムに弱く化学吸着した水素量が多く存在している。

本発明者等は行ってきた検討の中の一つとして、パラジウム化合物原料を担体上に担持後実施される処理方法に注目し、通常の空気中焼成に代えて不活性気流中で、若しくは還元気流中で、比較的高温度で熱処理し、最終的に得られた触媒につき、X線回折によるパラジウム微結晶の露出表面の検討、触媒に水素を吸着させた後、加熱脱離させ、その状況を観察することによる触媒の水素に対する吸着性の解析、及びこれらパラジウム微粒子の物理的、化学的特性とオレフィン化合物中の高不飽和炭化水素化合物の選択水素添加反応の性能との関係を調べた。

その結果、空気中焼成に代えて、不活性気流中、若しくは還元気流中、 比較的高温度で熱処理することによって得られた触媒は、X線回折によってパラジウム微粒子の露出結晶面を検討したところ、通常の触媒と異なり、(100)面及び(110)面が主に成長した結晶形態を有して いることが確認され、又水素を吸着させた後加熱脱離させたところ、脱離ピーク温度は通常触媒と同様に40~90℃、及び120~170℃の温度範囲に見られるが、水素脱離量は後者が前者の1.5~2.5倍であり、通常触媒とは異なり強く吸着している水素の割合が多くなっていることがが確認された。

得られた触媒につき、オレフィン化合物類中の高不飽和化合物類の選択的水素添加反応を固定床加圧流通式反応装置によって行い、通常の調製方法によってアルミナ担体に塩化パラジウムを担持後、空気中で乾燥、焼成し、次いで水素還元することによって得られた触媒と性能比較を行ったところ、本発明による触媒は通常触媒よりも副反応としてのオレフィン化合物類の水素添加による損失が著しく少なく、又触媒上への高不飽和炭化水素化合物の重合による炭素質物質の析出もかなり少なかった。

パラジウム化合物原料を担体に担持後に行われる熱処理の雰囲気に関しては、不活性気流中で実施する場合、そのガスの種類は限定されないが、実用性の点から窒素、炭酸ガス、又はスチーム雰囲気が好ましく、 又熱処理を還元気流中で実施する場合は水素ガス、若しくは水素ガスを 不活性気体で希釈したガスである。

熱処理温度は $500\sim1200$ ℃、好ましくは $600\sim1000$ ℃の範囲で、500℃以下の温度ではパラジウム粒子には(100)及び(10)結晶面の成長がみられず、又1200℃以上の温度では触媒が物性的に劣化し、良好な触媒を得ることが出来ない。

熱処理雰囲気が不活性気流である場合、触媒は還元する必要があり、 通常触媒と同様に水素気流中で還元するのが好ましく、還元は100~ 500℃の温度範囲で1~2時間行い、これに対して熱処理雰囲気が還 元気流である場合は、触媒を還元処理をする必要がないことは言うまで もない。

このようにして得られた触媒はパラジウム微粒子の結晶は、(100)面及び(110)面が主に成長した結晶形態を有し、水素を吸着させた後加熱脱離させた場合、脱離ピーク温度は通常触媒と同様に $40\sim9$ 0℃、及び $120\sim170$ ℃の温度範囲に見られるが、通常触媒と異なり水素脱離量は後者が前者の $1.5\sim2.5$ 倍であると共に、パラジウ

ム単位重量当たりの表面積が $1\sim100~m^2/g$ ・パラジウムを有した触媒であった。

ここで使用することが出来るパラジウム原料は、熱処理によって分解され、最終的に触媒上に残留し、触媒毒となるような成分を含有していなければ良く、塩化パラジウム、硝酸パラジウム、テトラクロロパラジウム酸アンモン、等を使用することが出来、担体上に担持するパラジウム量は0.02~3.0wt.%の範囲である。

担体としてはアルミナが好ましくどのような形状のアルミナも使用することが出来るが、本触媒は成型体で使用されることから、粉状アルミナを出発原料にした場合、触媒製造過程で成型する必要があり、パラジウム担持後成型するとパラジウムは成型体内に均一に分布する結果となり、内部に存在するパラジウムは有効に使用されないので、アルミナとしては打錠品、円柱状若しくは直径方向の断面が歯車状の押出品、球状品等の成型体を使用するのが望ましく、その表面積 1 ~ 3 5 0 m²/gの範囲のものを使用することが出来る。

パラジウム粒子がこれまでの触媒と異なる結晶面の成長状態を示し、水素を強吸着する割合の多い性質を有する触媒は、パラジウム化合物原料を担体に担持後、不活性気流中で熱処理後還元するか、又は還元気流中でパラジウム還元も兼ねて熱処理することによって得られるが、特定のパラジウム化合物を担体に担持後、液相還元することによっても得られる。

この場合も担体としては 1 ~ 3 5 0 m²/gの範囲の表面積を有する打錠品、円柱状若しくは直径方向の断面が歯車状の押出品、球状品等のアルミナ成形体を使用することが好ましく、特定のパラジウム化合物として使用することが出来る原料類としては、ジニトロポリアンミンパラジウム類等であり、担体上にパラジウム類、ジクロロジアンミンパラジウム類等であり、担体上にパラジウムとして 0 . 0 2 ~ 3 . 0 w t . %担持され、これらパラジウム化合物類の担体上への担持は、ソーキング法、スプレー法、浸漬法、含浸法によって行われ、担持操作終了後、乾燥するか、若しくは乾燥することによって行われ、担持操作終了後、乾燥することによって目的とする触媒く直接液相還元し、次いで水洗、乾燥することによって目的とする触媒

が調製される。

これら触媒についても同様に、各種オレフィン原料中に含有されているアセチレン化合物類及びジエン化合物の選択水素添加反応を固定床加圧流通式反応装置によって行ったところ、副反応としのオレフィン化合物の水素添加を起こすことなく、高不飽和炭化水素化合物のみを選択的に水素添加すると共に、別の副反応としての担体上への高不飽和炭化水素化合物の重合による炭素質物質の析出がほとんどない触媒であることが確認され、本発明を完成した。

これら触媒が高選択性を示す反応の範囲は反応物の炭素数による制限はなく、エチレン中のアセチレン、プロピレン中のプロパジエン及びメチルアセチレン、ブテン中のブタジエン類及びエチルアセチレン、分解ガソリン中のジエン類等の選択的水素添加に適用することが出来る。

石油化学工業の中で行われている各種オレフィン類中に含有されてい る高不飽和炭化水素化合物の選択水素添加反応は、反応物の炭素数によ って反応条件が異なり、具体的にはエチレン中のアセチレンを選択的に 水素添加する場合、エチレン、プロピレン混合オレフィン中のアセチレ ン、プロパジエン、メチルアセチレンを選択的に水素添加するフロント エンド方式においては、反応開始温度50~70℃で、活性低下につれ て徐々に反応温度を上昇させ、温度が90~150℃に達したら反応を 中止し、触媒を再生した後反応を再開する方法が取られ、入口温度に対 し反応熱による最高温度上昇は40~45℃、好ましくは20~30℃ 以下とする必要があり、その他の条件では圧力5~35kg/cm<sup>2</sup>・G、 SV4000~8000 (1/Hr) で行われ、これに対しエチレンと プロピレンを分離した後エチレン中のアセチレンを選択的に水素添加す るテールエンド方式においては、反応温度25~120℃、圧力~30 kg/cm<sup>2</sup>・G、S V 2 O O O ~ 3 5 O O (1 / H r )、水素/アセチレ ンのモル比1.1~3.0の条件であり、活性が低下してきた場合はフ ロントエンド方式と同様に再生を繰り返しつつ、反応温度25~12 0℃の範囲内で水素添加反応が行われる。

プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレンを選択的に水素添加

においては、エチレン中のアセチレン水素添加反応の場合と同様に気相中で行われる時は、反応温度  $5~0\sim1~2~0$ ℃、圧力  $4\sim2~5~k~g/cm^2$ ・G、S~V~1~0~0~0~3~0~0~0~0~1/H~r~)、水素/(プロパジエン+メチルアセチレン)のモル比く3~0~0条件が採用されており、やはり活性が低下したら再生を繰り返しつつ反応温度 5~5~1~7~5℃の範囲で反応が行われ、これに対してプロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレンの選択水素添加反応が液相で行われる時は、反応温度 2~0~4~0℃、圧力  $2~0~7~0~k~g/cm^2$ ・G、L~H~S~V~1~0~0~1/H~r~)、水素/(プロパジエン+メチルアセチレン)のモル比く/3~0~0条件が通常使用され、気相反応の場合と同様に活性が低下したら再生を繰り返しつつ反応温度 2~0~4~0℃の範囲で反応が行われる。

一方、ブテン中のブタジエン、エチルアセチレンの選択的水素添加反応、及び分解ガソリン中のジエン類の選択的水素添加反応は液相で反応が行われ、これらの場合、反応温度  $40\sim150$  ℃、圧力  $14\sim70$  k g/cm²・G、LHS V $\sim10$  (1/Hr)、水素/液体原料の容積比  $50\sim350$  の条件下で行われ、活性が低下してきた場合、気相反応の時と同様に再生を繰り返しつつ反応温度  $40\sim150$  ℃の範囲で再生を繰り返しつつ反応が行われる。

石油化学工業の中で行われているこれら反応に対して本発明触媒を使用すると、副反応としてのオレフィン化合物類水素添加による目的物としてのオレフィン類の損失が著しく少なく、又別の副反応としての高不飽和炭化水素化合物の重合による炭素質物質の触媒上への析出も少ないことから、従来触媒よりも少ない触媒再生頻度で、長期間安定的に操業することが出来る。

#### 発明の効果

オレフィン化合物類中に少量含有される高不飽和炭化水素化合物を選択的に水素添加する反応に使用するパラジウム・アルミナ触媒において、本発明によって得られるパラジウム微粒子の露出結晶面として(100)面、及び(110)面で占められ、吸着水素の加熱による脱離ピークが $40\sim90$ ℃、及び $120\sim170$ ℃の温度範囲で観察され、前者

の温度範囲と後者の温度範囲で脱離する水素量の割合が4:6~3:7 を示す触媒は高不飽和炭化水素化合物の選択的水素添加反応に対し優れ た性能を示し、オレフィン類収率の向上、長期間の無再生操業を可能に し、実用した場合の経済的効果は非常に大きい。

次に本発明の内容を実施例によって具体的に説明するが、その中に記載されているX線回折によるパラジウム微粒子の結晶面の測定方法、パラジウムに対する水素の吸着、脱離試験方法、パラジウム表面積測定方法、及びエチレン中に含まれるアセチレンを選択水素添加する場合のフロントエンド方式、及びテールエンド方式の試験方法、プロピレン中に含まれるプロパジエン、メチルアセチレンの選択水素添加試験方法、プテン中に含まれるブタジエン、エチルアセチレンの選択水素添加試験方法、及び分解ガソリン中に含まれるジエン類の選択水素添加試験方法は以下の通りである。

即ち、パラジウム微結晶の結晶面測定は、触媒をX線回折測定し、パラジウムの(200)、(220)、(111)回折ピークの半値幅より(100)、(111)面の結晶子径を算出することにより行い、パラジウムに対する水素の吸着、脱離による脱離水素量の測定は、触媒を110℃で60分間水素処理し、次いで30℃に冷却後60分間水素気流中に保存することによって触媒上に吸着された水素を、3℃/minで300℃まで加熱することによって脱離させ、その脱離量を測定することによって行い、又パラジウム表面積測定は触媒を水素還元した後300℃で脱気、次いで110℃で一酸化炭素を吸着させ、求められた吸着量から下記計算式によって算出した。

22400

一方、各種オレフィン化合物類中に含まれる高不飽和化合物類の選択水素添加反応は固定床加圧流通式反応装置を用い、ダウンフローで反応物を流通させ、エチレン中のアセチレン選択水素添加反応は気相で、その他の反応は全て液相で行い、反応物の種類ごとの試験条件及び活性、選択性算出方法或いは性能算出方法はそれぞれ以下の通りである。

# エチレン中のアセチレン選択水素添加試験

## 触媒還元、及び試験条件

触媒は予め還元処理した後試験され、その還元及び試験条件は以下の 通り。

		12 /H T	At the ve
	J	条件I	条件 []
		(テールエンド方式)	【(フロントエンド方式)
	触媒量	25 ml	25 ml
還元条件	GHSV	1000 hr1	2400 hr1
	温度	90 ℃	90 °C
ļ	圧力	15 kg/cm <sup>2</sup> G	1 atom
ľ	時間	16 hr.	1.0 hr.
}	ガス組成	水素 10% + 窒素 90%	水素 100%
	触媒量	25 ml	25 ml
試験条件	GHSV	5000 hr1	2400 hr1
	反応温度	65 ℃	23~ ℃
	圧力	15 kg/cm <sup>2</sup> G	15 kg/cm <sup>2</sup> G
	反応時間	8 hr.	8 hr.
	ガス組成		
	アセチレン	1.0 %	1450 ppm
•	エチレン	97.5 %	43.4 %
	水素	1.5 %	22.9 %
	エタン	0 %	33.5 %
	一酸化炭素	0 ppm	250 ppm

## 活性、選択性算出方法

活性、選択性の算出方法はテールエンド方式とフロントエンド方式では異なり、その算出方法は以下の通りである。

テールエンド方式

活性 = 
$$\Delta$$
アセチレン  $\times 100$  (%) 入口アセチレン濃度

選択性 = 
$$\Delta$$
エチレン  $\times$  100 (%)  $\Delta$ アセチレン

△アセチレン= (入口アセチレン濃度一出口アセチレン濃度)

△エチレン = (出口エチレン濃度一入口エチレン濃度)

性能の安定性:試験後に触媒中に生成したポリマー重量を測定し、Ig のアセチレン転化量当たりのカーボン量を計算する。

単位:カーボン (g)/Converted C2H, (g)

フロントエンド方式

活性: 出口アセチレン濃度が 1 ppm 以下になる温度 (クリーン

アップ温度)を測定。

選択性: (ライトオフ温度―クリーンアップ温度)

ライトオフ温度とはエチレンが急激に水添され始める温度を意味し、触媒層上部の温度の急激な上昇として測定できる。

尚、ガス分析はガスクロマトグラフを用いFIDで分析した。 プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレン選択水素添加試験 触媒還元及び試験条件

触媒還元、及び試験条件は以下の通りである。

	触媒量	5 ml
還元条件	GHSV	1000 hr1
	温度	110 °C
	圧力	20 kg/cm²G
	時間	17 hr.
	ガス組成	水素 100 %
	触媒量	5 ml
試験条件	GHSV	20 hr 1
(条件Ⅲ)	反応温度	20 ℃
	圧力	25 kg/cm²G
	反応時間	24 hr.
1	水素量	1. 4mol/(メチルアセチレン + プロパシ゚エン)
1	原料組成	
ļ	(mol%)	
	メチルアセチレン	0. 3088
	プロパジエン	0. 0784
]	プロピレン	94. 3462
	プロパン	5. 2304

## 触媒性能算出方法

原料及び生成物の分析結果より出口のメチルアセチレンが 5ppm になった時のプロピレン濃度を反応速度式より求め、触媒性能としてプロピレン gain を次の式により求めた。

7° ロピレンgain(mol%)=出口プロピレン濃度(mol%) - 入口プロピレン濃度(mol%)
C4 留分中の 1, 3-ブタジエン選択水素添加試験

## 触媒還元及び試験条件

触媒還元、及び試験条件は以下の通りである。

	触媒量	5 ml
還元条件	GHSV	1000 hr1
2270711	温度	110 °C
	圧力	
		20 kg/cm²G
	時間	17 hr.
	ガス組成	水素 100 %
	触媒量	5 ml
試験条件	LHSV	37 hr1
(条件Ⅳ)	反応温度	40 ℃
	圧力	20 kg/cm2G
	反応時間	30 hr.
	水素量	2mol/(½'I)
		mol)
	原料組成	
	(mo1%)	
	イソフ・タン	1. 386
	n-プタン	9. 732
	1-ブ・テン	18. 755
	2-ブ・テン	20. 201
	イソフ・テン	49. 403
	1、3-プタシ゚エン	0. 478

## 触媒性能算出方法

原料及び生成物の分析結果より出口の1.3-ブタジエンが10 ppm になった時の1-プテン濃度を反応速度式より求め、触媒性能として1-ブテン収率を次の式により求める。

### 分解ガソリン選択水素添加試験

#### 触媒還元及び試験条件

触媒還元、及び試験条件は以下の通りである。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	触媒量	25 ml
還元条件	カプス流量	25 NL/hr1
	温度、圧力	110℃、30 kg/cm²G
	時間	3 hr.
	ガス組成	水素 100 %
	触媒量	25 ml
試験条件	LHSV	3.5 hr1
(条件 Ⅴ)	反応温度	35 ℃
İ	圧力	30 kg/cm <sup>2</sup> G
	反応時間	24 hr.
	水素量	25 NL/hr.
	原料組成	
	スチレン	3.5 %
	ペンセ゚ン	47.2 %
	トルエン	18.6 %
1	その他	30. 7
1	シェン価	17.6
	臭素価	38. 4

#### 活性、選択性算出方法

触媒活性として次の3種類の転化率を求める。

ジエン転化率:反応前後の原料中のジエン価を無水マレイン酸を用いて

マレイン化し、未反応の無水マレイン酸を滴定分析する

事によってジエン価を定量した。

臭素価転化率:反応前後の原料中の臭素価を過剰の臭化カリウムー臭素

酸カリウム標準溶液で処理後、過剰の臭素をヨウ化カリ

ウムで還元し、遊離したヨウ素をチオ硫酸ナトリウムで

滴定し定量した。

スチレン転化率:ガスクロマトグラフを用い、FIDで定量分析した。

## 実施例一1

塩化パラジウム 0. 126gを100ccのピーカー中に取り、3規定塩酸水溶液 1.0cc及び純水 78ccを加え、加熱、攪拌することによって塩化パラジウム水溶液 82ccを調製した。一方表面積25m2/g、3mmの球状アルミナ担体150gを500ccピーカーに取り、

回転容器に設置して担体を回転させながら、スプレー容器に取った上記塩化パラジウム水溶液を5分間でスプレーした。スプレー終了後回転を止め10分間静置し、110℃で20時間空気中で乾燥して中間体としての塩化パラジウム担持アルミナを得た。

この中間体を窒素ガスで置換した電気炉に入れ、窒素ガスを1分間に100cc流しながら5時間かけて1000℃まで昇温した後、1000℃で4時間焼成することによって実施例一1の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件I、条件Ⅱによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表一1に、触媒の脱離水素量測定結果は表一2に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表一3に示した通りであった。

## 実施例一2

実施例一1に於ける中間体としての塩化パラジウム担持アルミナを密閉式の反応管に入れ、10%水素と90%窒素の混合ガスで置換した後上記混合ガスを1分間に100cc流しながら5時間かけて1000℃まで昇温、1000℃で4時間焼成することによって実施例一2の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件I、条件IIによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表一1に、触媒の脱離水素量測定結果は表−2に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表−3に示した通りであった。

#### 実施例—3

実施例一1に於ける中間体としての塩化パラジウム担持アルミナを密閉式の反応管に入れ、水素ガスで置換後、1分間に100cc流しながら5時間かけて1000℃まで昇温した後、1000℃で4時間焼成することによって実施例一3の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件Ⅰ、条件Ⅱによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表一1に、触媒の脱離水素量測定結果は表一2に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表一3に示した通りであった。

#### 比較例一1

実施例—1に於ける中間体としての塩化パラジウム担持アルミナを電気炉に入れ、空気中5時間かけて1000℃まで昇温した後、1000℃で4時間焼成することによって比較例—1の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件 $\mathbb{I}$ 、条件 $\mathbb{I}$ によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表—1に、触媒の脱離水素量測定結果は表—2に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表—3に示した通りであった。

#### 実施例一4

塩化パラジウム 0.756 gを100 ccのビーカー中に取り、3 規定塩酸水溶液 4 cc及び純水 7 8 ccを加え、加熱、攪拌することによって塩化パラジウム水溶液 8 2 ccを調製した。一方表面積 2 5 m<sup>2</sup>/g、直径 3 mmの球状アルミナ担体 1 5 0 gを 5 0 0 ccビーカーに取り、回転容器に設置して担体を回転させながら、スプレー容器に取った上記塩化パラジウム水溶液を 5 分間でスプレーした。スプレー終了後回転を止め 1 0 分間静置した後 1 1 0 ℃で 2 0 時間空気中で乾燥して中間体としての塩化パラジウム担持アルミナを得た。

この中間体を窒素ガスで置換した電気炉に入れ、窒素ガスを1分間に100cc流しながら5時間かけて1000℃まで昇温した後、1000℃で4時間焼成することによって実施例一4の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件Ⅲによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表一1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレンの水素添加反応の性能試験結果は表ー4に示した通りであった。

#### 実施例一 5

実施例―4に於ける中間体としての塩化パラジウム担持アルミナを密閉式の反応管に入れ、10%水素と90%窒素の混合ガスで置換した後上記混合ガスを1分間に100cc流しながら5時間かけて1000℃まで昇温、1000℃で4時間焼成することによって実施例―5の触媒を

調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件皿によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム 結晶面測定結果は表一1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又 プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレンの水素添加反応の性能 試験結果は表—4に示した通りであった。

## 実施例一6

実施例―4に於ける中間体としての塩化パラジウム担持アルミナを密閉式の反応管に入れ、水素ガスで置換後、1分間に100cc流しながら5時間かけて1000℃まで昇温した後、1000℃で4時間焼成することによって実施例―6の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件Ⅲによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表―1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレンの水素添加反応の性能試験結果は表―4に示した通りであった。

## 比較例一2

実施例―4に於ける中間体としての塩化パラジウム担持アルミナを電気炉に入れ、空気中5時間かけて1000℃まで昇温した後、1000℃で4時間焼成することによって比較例―2の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件皿によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表―1に、触媒の脱離水素量測定結果は表―2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレンの水素添加反応の性能試験結果は表―4に示した通りであった。

#### 実施例-7

パラジウム含有量が3g/1であるテトラクロロパラジウム酸アンモン溶液 150cc を300ccのビーカーに秤り取り、この液に表面積150m<sup>2</sup>/g、直径3mmのアルミナ担体150gを浸漬、1時間保持することによって担体上にパラジウム化合物を担持させ、中間体としてのテトラクロロパラジウム酸アンモン担持アルミナを得た。

この中間体を窒素ガスで置換した電気炉に入れ、窒素ガスを1分間に 100cc流しながら5時間かけて1000℃まで昇温した後100 0℃で4時間焼成することによって実施例-7の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件IVによる性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又ブテン中の1、3-ブタジエン選択水素添加反応の性能試験結果は表-5に示した通りであった。

#### 比較例-3

WO 98/10863

実施例 -7 で得られたテトラクロロパラジウム酸アンモン担持アルミナを110 で20 時間乾燥後電気炉に入れ、空気中5 時間かけて10 00 でまで昇温後、1000 で4 時間焼成することによって比較例 -3 の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件 $\mathbb N$  による性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表 -1 に、触媒の脱離水素量測定結果は表 -2 に、又ブテン中の1, 3 -ブタジエン選択水素添加反応の性能試験結果は表 -5 に示した通りであった。

#### 実施例ー8

パラジウム含有量が3g/1である硝酸パラジウム溶液150ccを300ccのビーカーに秤り取り、この液に直径3mmの表面積300m $^2$ /gのアルミナ担体を浸漬、1時間保持することによって担体上にパラジウム化合物を担持させ、110℃で20時間乾燥後密閉式の反応管に入れ $^1$ に、ガスで置換後、水素を1分間に100cc流しながら5時間かけて900℃まで昇温した後、900℃で4時間焼成することによって実施例-8の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件 $^1$ による性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プテン中の1、3-ブタジエン選択水素添加反応の性能試験結果は表-5に、分解ガソリンの水素添加反応を行った結果は表-6に示した通りであった。

## 比較例-4

実施例-8の水素流通下の焼成に代えて、空気中での焼成により比較例-4の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件IVによる性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又ブテン中の1.3-プタジエン選択水素添加反応の性能試験結果は表-5に、分解ガソリンの水素添加反応を行った結果は表-6に示した通りであった。

## 実施例一9

表面積50m<sup>2</sup>/gの3mmの球状アルミナ担体150gを500ccビーカーに取り、回転容器に設置して担体を回転させながら、予め調製したパラジウム濃度18.1g/lのテトラシアノパラジウム酸ナトリウム水溶液83ccをスプレー容器に取り5分間でスプレーした。スプレー終了後回転を止め10分間静置した後110℃で20時間空気中で乾燥後、更に窒素ガスで置換した電気炉に入れ、窒素ガスを1分間に100cc流しながら4時間かけて800℃まで昇温した後、800℃で4時間焼成して中間体としてのパラジウム担持アルミナを得た。

一方、ソデウムボロンハイドライドを純水に溶かして5%還元液を162cc調製した。この還元液に上記パラジウム化合物を室温で1時間漬けて、パラジウム還元を行い、更に水洗し空気中、110℃で20時間乾燥することによって実施例一9の触媒を調製し、得られた触媒の成分、物性測定及び条件Vによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表−1に、触媒の脱離水素量測定結果は表−2に、又分解ガソリンの水素添加反応の性能試験結果は表−6に示した通りであった。

#### 実施例一10

実施例-9に於ける800℃で4時間焼成後のパラジウム担持アルミナを、162 c c の純水、0.14 g の力性ソーダ、ホルマリン溶液 7 c c を加え、60℃に加温した還元液に1 時間漬けて、パラジウム還元を行い、更に水洗、110℃で20 時間乾燥することによって実施例-10の触媒を調製し、得られた触媒の成分、物性測定及び条件Vによっ

て性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又分解ガソリンの水素添加反応の性能試験結果は表-6に示した通りであった。

#### 比較例一5

実施例―9に於ける800℃で4時間焼成前のパラジウム担持アルミナを電気炉に入れ、空気中4時間かけて900℃まで昇温した後、900℃で4時間焼成することによって比較例―5の触媒を調製した。こと以外は実施例―10と全く同じ処理法方によって比較例―5の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件Vによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表−1に、触媒の脱離水素量測定結果は表−2に、又分解ガソリンの水素添加反応の性能試験結果は表−6に示した通りであった。

## 実施例-11

パラジウム含有量が0.3g/1であるジニトロジアンミンパラジウムー硝酸溶液150cce300ccのピーカーに秤り取り、この液に直径3mmの表面積 $90m^2/g$ のアルミナ担体を浸渍、1時間保持することによって、担体上にパラジウム化合物を担持させ、中間体としてのジニトロジアンミンパラジウム担持アルミナを得た。

この中間体を別に準備しておいた60℃に加温の5%蟻酸ソーダ水溶液に1時間漬けることによってパラジウム還元を行い、次いで水洗、110℃で20時間乾燥することによって実施例-11の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件 I、条件 II によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表-3に示した通りであった。

#### 実施例-12

パラジウム含有量が 0.5g/lであるジニトロジアンミンパラジウム-硝酸溶液 150ccを 300ccのピーカーに秤り取り、この液に

直径 3 mm の表面積 1 5 0 m 2 / g のアルミナ担体を浸漬、1 時間保持することによって、担体上パラジウム化合物を担持させ、中間体としてのジニトロジアンミンパラジウム担持アルミナを得た。

この中間体を別に準備しておいた 60 ℃に加温の 5% 骸酸ソーダ水溶液に 1 時間漬けることによってパラジウム還元を行い、次いで水洗、110 ℃で 20 時間乾燥することによって実施例 -12 の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件 I、条件I によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表 -1 に、触媒の脱離水素量測定結果は表 -2 に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表 -3 に示した通りであった。

## <u>実施例-13</u>

この中間体を別に準備しておいた60℃に加温の5%蟻酸ソーダ水溶液に1時間漬けることによってパラジウム還元を行い、次いで水洗、110℃で20時間乾燥することによって実施例-13の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分物性測定及び条件Ⅲ、条件Ⅳ、条件Ⅴによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレン選択水素添加反応の性能試験結果は表-4に、プテン中の1.3-ブタジエン選択水素添加反応の性能試験結果は表-5に、分解ガソリンの選択水素添加反応の性能試験結果は表-5に、分解ガソリンの選択水素添加反応の性能試験結果は表-5に、分解ガソリンの選択水素添加反応の性能試験結果は表-6にそれぞれ示した通りであった。

#### 実施例-14

実施例-11のジニトロジアンミンパラジウムー硝酸溶液のパラジウム濃度を3g/1に変えた以外は実施例-11と同様にし、実施例-1

4の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件Ⅲによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表─1に、触媒の脱離水素量測定結果は表─2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレンの選択水素添加反応の性能試験結果は表─4に示した通りであった。

## 実施例-15

実施例-12のジニトロジアンミンパラジウムー硝酸溶液のパラジウム濃度を3g/1に変えた以外は実施例-12と同様にし、実施例-15の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件皿によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレンの選択水素添加反応の性能試験結果は表-4に示した通りであった。

## 比較例-6

実施例-12の中間体を110℃で20時間乾燥後電気炉に入れ、空気中5時間かけて900℃まで昇温後900℃で4時間焼成することによって比較例-6の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件I、条件Ⅱによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表-3に示した通りであった。

#### 比較例 - 7

実施例-13の中間体を110℃で20時間乾燥後電気炉に入れ、空気中5時間かけて900℃まで昇温後900℃で4時間焼成することによって比較例-7の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件Ⅲ、条件Ⅳ、条件Ⅴによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレン選択水素添加反応の性能試験結果は表-4に、ブテン中の1,3-ブタジエン選択水素添加反応の性能試験結果は表-6にそれ5に、分解ガソリンの選択水素添加反応の性能試験結果は表-6にそれ

ぞれ示した通りであった。

#### 実施例-16

パラジウム含有量が 0.5 g/!であるジニトロテトラアンミンパラジウム溶液 150 c c を 300 c c のビーカーに秤り取り、この液に直径 3 mmの表面積 150 m 2/gのアルミナ担体を浸漬、1時間保持することによって、担体上にパラジウム化合物を担持させ、中間体としてのジニトロテトラアンミンパラジウム担持アルミナを得た。

この中間体を別に準備しておいた室温の 2897 デウムボロンハイドライド水溶液に 1 時間漬けることによってパラジウム還元を行い、次いで水洗、 1 1 0  $\mathbb{C}$  で 2 0 時間乾燥することによって実施例 - 1 6 の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件  $\mathbb{I}$  、条件  $\mathbb{I}$  によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表 - 1 に、触媒の脱離水素量測定結果は表 - 2 に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表 - 3 に示した通りであった。

#### 実施例-17

実施例-16のジニトロテトラアンミンパラジウム溶液のパラジウム 濃度を3g/1に変えた以外は実施例-16と同様にし、実施例-17の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件IIIによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレンの選択水素添加反応の性能試験結果は表-4に示した通りであった。

#### 比較例-8

実施例-16の中間体を110℃で20時間乾燥後電気炉に入れ、空気中5時間かけて900℃まで昇温後900℃で4時間焼成することによって比較例-8の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件 I、条件 II によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表-3に示した通りであった。

## 比較例-9

実施例-17の中間体としてのジニトロテトラアンミンパラジウム担持アルミナを110℃で20時間乾燥後電気炉に入れ、空気中5時間かけて900℃まで昇温後900℃で4時間焼成することによって比較例-9の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件皿によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレン選択水素添加反応の性能試験結果は表-4に示した通りであった。

#### 実施例一18

ジニトロジアンミンパラジウムを用いて、パラジウム濃度 0.3 g/1の水溶液 150 c c を 300 c c のピーカー中に取り、これに予め準備しておいた表面積 30 m ½/gの 3 m m の球状アルミナ担体 150 g を浸漬、 1時間保持することによって担体上にパラジウム化合物を担持した後、空気中 110℃で 20時間乾燥した。更に、空気中 200℃で2時間加熱処理を行い中間体としてのパラジウム担持アルミナを得た。この中間体を、5%蟻酸ソーダ 162 c c 水溶液に加え 60℃に加温した還元液に 1時間漬けて、パラジウム還元を行い、更に水洗後、空気中 110℃で 20時間乾燥することによって実施例 一18の触媒を調製し、得られた触媒の成分、物性測定及び条件 I、条件 IIによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム 結晶面の測定結果は表 - 1に、触媒の脱離水素量測定結果は表 - 2に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表 - 3に示した通りであった。

#### 実施例一19

実施例-180110℃で20時間乾燥したパラジウム担持アルミナを更に、空気中250℃で2時間加熱処理を行ったこと以外は実施例-18と全く同じ処理方法によって実施例-19の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件I、条件IIによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又エチ

レン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表-3に示した通りであった。

#### 比較例一10

実施例—18のパラジウム濃度0.3g/1のジニトロジアンミンパラジウム水溶液150ccに代えてパラジウム濃度0.3g/1の塩化パラジウム水溶液150ccを使用した以外は、実施例—18と全く同様にして比較例—10の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件I、条件IIによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面の測定結果は表-1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又エチレン中のアセチレン選択水素化反応の性能試験結果は表-3に示した通りであった。

#### 実施例一20

実施例一18のパラジウム濃度0.3g/1のジニトロジアンミンパラジウム水溶液150ccに代えてパラジウム濃度3.0g/1のジニトロジアンミンパラジウム水溶液150ccを使用した以外は、実施例一18と全く同様にして実施例一20の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件Ⅲによって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表一1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレン選択水素添加反応の性能試験結果は表一4に示した通りであった。

## 比較例一11

実施例―18のパラジウム濃度0.3g/1のジニトロジアンミンパラジウム水溶液150ccに代えてパラジウム濃度3.0g/1の塩化パラジウム水溶液150ccを使用した以外は、実施例―18と全く同様にして比較例―11の触媒を調製し、更に得られた触媒の成分、物性測定及び条件皿によって性能試験を行ったところ、パラジウム含有量、パラジウム表面積、パラジウム結晶面測定結果は表―1に、触媒の脱離水素量測定結果は表-2に、又プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレン選択水素添加反応の性能試験結果は表―4に示した通りであった。

表-1 触媒のパラジウムに関する含有量、表面積、結晶面測定結果

	含有量	表面積(m²/gパラジウム)	結晶面
	(wt. %)	2 ш ју (ш / д// / / / / / / / / / / / / / / / /	**************************************
実施例-1	0.05	17	(100), (110)面が主に成長
実施例-2	n n	2 3	n
実施例-3	"	8	,,
比較例-1	"	15	(111)面が主に成長
実施例-4	0.30	1 2	(100). (110)面が主に成長
実施例-5	"	2.8	n
実施例-6	"	10	"
比較例-2	"	1 2	(111)面が主に成長
実施例一~	0.30	30	(100), (110)面が主に成長
比較例-3	n .	27	(111)面が主に成長
実施例-8	0. 30	34	(100).(110)面が主に成長
比較例-4	"	40	(111)面が主に成長
実施例-9	1. 0	27	(100), (110)面が主に成長
実施例-10	"	33	"
比較例-5	"	35	(111)面が主に成長
実施例一口	0. 03	29	(100),(110)面が主に成長
実施例-12	0.05	3 2	n
実施例-13	0.30	38	"
比較例-6	0.05	39	(111)面が主に成長
比較例-7	0.30	45	n
実施例-14	0.30	2 5	(100), (110)面が主に成長
実施例-15	n	28	"
実施例-16	0.05	2 2	n,
比較例-8	n	35	(111)面が主に成長
実施例-17	0.30	25	(100). (110)面が主に成長
比較例-9	"	39	(111)面が主に成長
実施例-18	0. 03	70	(100), (110)面が主に成長
実施例-19	"	90	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
比較例-10	"	110	(111)面が主に成長
実施例-20	0. 30	50	(100), (110)面が主に成長
比較例-II	n	120	(111)面が主に成長

表-2 触媒の脱離水素量測定結果

	水素脱離量比
	(低温度脱離量:高温度脱離
	量)
実施例-1	3. 7:6. 3
実施例-2	3. 5 : 6. 5
実施例-3	4. 0:6. 0
比較例-1	· ·
PO +X VI	6. 9:3. 1
実施例-4	4 2 2 2
実施例-5	4. 0:6. 0
実施例-6	3. 3:6. 7
	3. 8:6. 2
比較例-2	7. 5:2. 5
実施例-7	2 4.6 6
比較例-3	3. 4:6. 6
PL +X V 3	7.0:3.0
実施例-8	3.1:6.9
比較例-4	I I
	7. 5:2. 5
実施例-9	3. 0:7. 0
実施例-10	3. 3: 6. 7
比較例-5	7. 1 : 2. 9
	7.1.2.9
実施例-11	3. 2:6. 8
実施例-12	3. 7:6. 3
実施例-13	4. 0:6. 0
比較例-6	7. 5:2. 5
比較例-7	7. 8:2. 2
	1. 0. 2. 2
実施例-14	3.1:6.9
実施例-15	3. 4:6. 6
実施例-16	3. 3:6. 7
比較例-8	7. 3: 2. 7
	1. 5. 2. 1
実施例-17	3. 0:7. 0
比較例-9	7. 2:2. 8
	0
実施例-18	3. 5:6. 5
実施例-19	4. 0:6. 0
比較例-10	6. 0:4. 0
	0. 0.4. 0
実施例-20	3. 1:6. 9
比較例-11	
	6. 5:3. 5

表-3 エチレン中のアセチレン選択水素添加反応試験結果

	テールエンド方式		テールエンド方式 フロントエント		エンド方式
	活性	選択性	ポリマー生成量	活 性	選択性
	(%)	(%)	(g/Conv. C2H2g)	(%)	(°C)
実施例-1	95	33	0. 035	40	22
実施例-2	98	35	0. 032	39	24
実施例-3	95	32	0. 037	41	21
比較例-1	95	23	0.068	39	14
実施例-11	90	36	0. 035	42	2 1
実施例-12	95	34	0. 041	42	2 2
比較例-6	96	23	0. 070	39	13
実施例-16	95	36	0. 039	42	22
比較例-8	95	25	0. 073	40	13
実施例-18	97	33	0. 035	39	2 1
実施例-19	98	31	0. 038	39	20
比較例-10	98	23	0.080	42	12

表 - 4 プロピレン中のプロパジエン、メチルアセチレン選択水素添加反応試験結果

		分析結果				推定プロピンンgain
		メチルアセチレン	プロパシ゚エン	プロピレン	プロパン	(mol%)
実施例-4	入口	0. 3088	0.0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0.0291	0.0165	94. 5691	5. 3491	0. 0623
実施例-5	入口	0. 3088	0.0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0. 0211	0.0122	94. 5840	5. 3465	0. 1075
実施例-6	入口	0.3088	0.0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0.0323	0.0182	94. 5723	5. 3410	0. 0707
比較例-2	入口	0. 3088	0.0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0. 0308	0. 0171	94. 4784	5. 4375	-0.1915
実施例-14	入口	0. 3088	0. 0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0.0198	0.0123	94. 5805	5. 3512	0. 1031
実施例-15	入 미	0.3088	0.0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0.0210	0. 0121	94. 5640	5.3667	0.0601
実施例-16	入 미 시	0.3088	0. 0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0.0199	0.0110	94. 5546	5. 3783	0. 0390
比較例-7	入 미	0. 3088	0.0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0.0186	0.0103	94. 4391	5.4958	-0. 2207
実施例-17	入口	0.3088	0. 0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0.0213	0.0120	94. 5764	5. 3541	0. 0887
比較例-9	入口	0.3088	0.0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0. 0201	0. 0113	94. 4498	5. 4826	-0. 2069
実施例-20	入ㅁ	0.3088	0. 0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0. 0232	0. 0119	94. 5758	5. 3529	0. 0815
比較例-11	入□ │	0. 3088	0.0784	94. 3462	5. 2304	
	出口	0. 0239	0. 0113	94. 4643	5. 4643	-0. 2012

表 - 5 プテン中の 1,3-ブタジエン選択水素添加反応試験結果

			分析結果(%)					解析結果
								収率(%)
		<b>イソフ・タン</b>	n-ブダン	1-7 72	2-プテン	イソフ・テン	1, 3-7	
							タジ・エン	
実施例-7	入口	1.386	9. 732	18.755	20. 201	49. 403	0.478	
	出口	1. 387	10. 235	17.883	21.046	49.402	0.003	90. 2
比較例-3	入口	1. 386	9. 732	18.755	20. 201	49.403	0. 478	
	出口	1. 388	10. 332	16. 111	22. 712	49. 400	0.012	74. 1
実施例-8	入口	1.386	9. 732	18.755	20. 201	49. 403	0. 478	
	出口	1. 397	10. 033	17. 921	21. 200	49. 397	0. 007	90. 5
比較例-4	入口	1. 386	9. 732	18.755	20. 201	49.403	0. 478	
	出口	1. 390	10. 110	16.300	22. 746	49. 398	0. 009	75. 0
実施例-13	入口	1. 386	9. 732	18. 755	20. 201	49. 403	0. 478	
	出口	1. 391	10. 319	17.823	21.020	49. 400	0. 002	92. 7
比較例-7	入口	1. 386	9. 732	18. 755	20. 201	49. 403	0. 478	
	出口	1.392	10.003	16.755	22. 383	49. 398	0. 025	74. 9

表一6 分解ガソリン選択水素添加反応試験結果

	ジエン転化率	臭素価転化 率	スチレン転化率 (%)	選択性
	(%)	(%)	(767	
実施例-8	7 4	3 9	8 2	1.9
比較例-4	7 6	4 8	8 5	1.6
実施例-9	8 7	4 0	9 5	2.2
実施例-10	8 6	4 3	9 6	2.0
比較例-5	8 9	5 6	98	1.6
実施例-13	6 2	2 9	6 8	2.1
比較例-7	6 3	3 7	7 2	1.7

## 性能計算式

#### 請求の範囲

- 1. パラジウム、アルミナを構成成分とする触媒で、パラジウム微結晶の露出面が主として(100)、及び(110)面で占められ、吸着水素の加熱による脱離ピークが40~90℃、及び120~170℃の温度範囲で観察され、前者の温度範囲と後者の温度範囲で脱離する水素量の割合が4:6~3:7を示すオレフィン化合物類中の高不飽和炭化水素化合物選択水素添加用触媒。
- 2. パラジウム単位重量当たりの表面積の範囲が $1 \sim 100 \text{ m}^2/\text{g}$ ・パラジウム、その含有量が $0.02 \sim 3.0 \text{ w}$  t. %で、担体としてのアルミナの表面積が $1 \sim 350 \text{ m}^2/\text{g}$ である請求の範囲第1項記載のオレフィン化合物類中の高不飽和炭化水素化合物選択水素添加用触媒。
- 3. パラジウム、アルミナを構成成分とする触媒で、パラジウム微結晶の露出面が主として(100)、及び(110)面で占められ、吸着水素の加熱による脱離ピークが40~90℃、及び120~170℃の温度範囲で観察され、前者の温度範囲と後者の温度範囲で脱離する水素量の割合が4:6~3:7を示すパラジウム・アルミナ触媒存在下に、エチレン中のアセチレン、プロピレン中のプロパジエン及びメチルアセチレン、プテン中のブタジエン及びエチルアセチレン、分解ガソリン中のジエン化合物類を、水素によって選択的に水素添加する方法。

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/03196

A. CLA Int	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER . C1 <sup>6</sup> B01J23/44, C07C11/02 C10G35/09	, c07C5/03, C07C5/09,	C10G45/40,				
According	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	DS SEARCHED						
	inimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int. C1 <sup>6</sup> B01J23/44, C07C11/02, C07C5/03, C07C5/09, C10G45/40,  C10G35/09						
Jit: Koka Tora	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1997 Jitsuyo Shinan Keisai  Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1997 Koho 1996 - 1997  Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1997						
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, search t	erms used)				
c. Docu	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.				
EA	JP, 09-313936, A (Nissan G Ltd.), December 9, 1997 (09. 12. Claims (Family: none)		1 - 3				
A	JP, 08-229392, A (BASF AG.), September 10, 1996 (10. 09. 96), Claims & DE, 19500366, C1 & EP, 724907, B1						
A	JP, 59-123539, A (Mitsubis Industries Ltd.), July 17, 1984 (17. 07. 84) Claims (Family: none)		1 - 3				
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
"A" docume to be of "E" earlier of "L" docume cited to special "O" docume means	A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive at the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "Y"  document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art						
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family							
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	rch report				
December 9, 1997 (09. 12. 97) December 24, 1997 (24. 12. 97)							
	pailing address of the ISA/	Authorized officer					
Jap	anese Patent Office						
Facsimile N	0.	Telephone No.					

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC) )  In t. C1 * B01 J 22 / 4 4 、 C07 C 1 1 / 02 、 C07 C 5 / 03 、 C07 C 5 / 09 、 C10 G 4 5 / 40 、 C10 G 3 5 / 09 В							
B. 調査を行った分野 図章を行った最小限資料(国際符辞類(IPC)) In t. C1* B 0 1 J 2 3 / 4 4. C 0 7 C 1 1 / 0 2. C 0 7 C 5 / 0 3. C 0 7 C 5 / 0 9. C 1 0 G 4 5 / 4 0. C 1 0 G 3 5 / 0 9  最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国産税制策公権 1 9 2 6 − 1 9 9 7 日 7 1 − 1 9 9 7 日 7 1 − 1 9 9 7 日 7 1 9 9 7 日 7 1 9 7 1 − 1 9 9 7 日 7 1 9 7 1 − 1 9 9 7 日 7 1 9 7 1 − 1 9 9 7 日 7 − 1 9 9 7 − 1 2 9 7 − 1 2 9 7 − 1 2 9 7 − 1 2 9 7 − 1 2 9 7 − 1 2 9 7 − 1 2 9 7 − 1 2 9 7 − 1 2 9 − 1 2 1 − 3 1 3 9 3 6. A (日 2 7 − 1 7 − 1 7 − 1 2 1 − 1 9 9 7 − 1 2 9							
図査を行った扱小限資料 (国際特許分類 (IPC) )   In 1. C1	Int. C	B01J 23/44, C07C C07C 5/09, C10G	11/02, C07C 5/03, 45/40, C10G 35/09				
図査を行った扱小限資料 (国際特許分類 (IPC) )   In 1. C1	R 羽春を行った分野						
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国英用別案公報 1926-1997 1971-1997 1994 1997 1994 1997 1997 1994 1997 1994 1997 1996 11997 1997 1996 11997 1997 19	調査を行ったも	及小限資料(国際特許分類(IPC))					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国英用新素公報 日本国金額集集新新業公報 日本国金額集集新新業公報 日 9 7 1 - 1997 日 9 8 - 1996 - 1997 日 7 (09 1 2 97)	Int. C		11/02, C07C 5/03, 45/40, C10G 35/09				
日本国史用新案公報 日本国登録実用新案公報 日本国登録実用新案公報 日本国登録実用新案公報 日本国登録実用新案公報 日本国支用新案場成公報 日本国登録実用新案公報 日本国登録実用新案の報 日本国を対した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)    国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)    国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)    国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)    国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)    国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)    国際調査を使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)    国際	最小明泰科以名						
日本国登録美用新素公報 日本国登録美用新素名報 日本国を発展用新素名報 日本国を発展用新素名報 日本国を発展用新素名報 日 1996-1997 日際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)    日本国を対象のカテゴリー*   日用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   日本の範囲の番号   日本の範囲の日   日本の範囲の番号   日本の範囲の   日本の範囲の   日本の範囲の   日本の範囲の   日本の範囲の   日本の範囲の   日本の範囲の   日本のではなく、発明の原理又は理論のの理解のために引用するもの   日本のではなく、発明の原理又は理論のの理解のために引用するもの   日本のではなど、発明の原理又は理論のの理解のために引用するもの   日本のでは、企業された文献であって、当該文献のみで発明の   日本のでは、企業された文献であって、当該文献のみで発明の   日本のでは、企業された文献であるるではなく、発明の原理又は理論を発しまる時では、日本のでは、発明の原理又は理論を指しまって、当該文献のみで発明の   日本のでは、発明の原理又は理論を指しまいても関いの表述と、当業をはといても明である組合せによって連歩性がないと考えられるもの   日本のでは、日本の							
日本国実用新来無数公報 1996-1997  国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)  C. 関連すると認められる文献 引用文献のカテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 7 (09・12・97)、特許請求の範囲(ファミリーなし)  A JP、09-313936、A (日産ガードラー触媒株式会社) 9・12月、199 1-3  7 (09・12・97)、特許請求の範囲(ファミリーなし)  JP、08-229392、A (ピーエーエスエフ アクチェンゲゼルシャフト) 1 0・9月、1996 (10・09・96)、特許請求の範囲&DE、1950036 6、C 1 & E P、 7 2 4 9 0 7、B 1  A JP、59-123539、A (三変化成株式会社) 1 7、7月、1984 (17・07・84)、特許請求の範囲(ファミリーなし)  「C欄の続きにも文献が列挙されている。			•				
別用文献の カテゴリー*   引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   請求の範囲の番号   下の 9 - 3 1 3 9 3 6 , A (日産ガードラー触媒株式会社) 9 . 1 2 月 . 1 9 9	国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)				
別用文献の カテゴリー*   引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   請求の範囲の番号   下の 9 - 3 1 3 9 3 6 , A (日産ガードラー触媒株式会社) 9 . 1 2 月 . 1 9 9							
別用文献の カテゴリー*   引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   請求の範囲の番号   下の 9 - 3 1 3 9 3 6 , A (日産ガードラー触媒株式会社) 9 . 1 2 月 . 1 9 9	C 関連する						
EA	引用文献の						
7 (09.12.97) 特許請求の範囲(ファミリーなし)		引用文献名 及び一部の箇所が関連する	とさは、七の関連する箇所の表示 ラー仲健株式会社)9 19日 199				
0. 9月、1996 (10. 09. 96), 特許請求の範囲&DE、1950036 6、C1&EP、724907、B1  JP、59−123539、A (三菱化成株式会社) 17. 7月、1984 (17. 07. 84)、特許請求の範囲 (ファミリーなし)  「ステントファミリーに関する別紙を参照。  * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の指しては他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「C」 ロ頭による開示、使用、展示等に百及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進失性がないと考えられるもの「A」同一パテントファミリー文献  国際関査を完了した日  国際関査を発了した日  国際関査を機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)  郭便番号100	EA	7 (09.12.97) , 特許請求の範囲(7	ノ Axxの公式なりました。 12月、199 ファミリーなし)				
0. 9月、1996 (10. 09. 96), 特許請求の範囲&DE、1950036 6、C1&EP、724907、B1  JP、59−123539、A (三菱化成株式会社) 17. 7月、1984 (17. 07. 84)、特許請求の範囲 (ファミリーなし)  「ステントファミリーに関する別紙を参照。  * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の指しては他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「C」 ロ頭による開示、使用、展示等に百及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進失性がないと考えられるもの「A」同一パテントファミリー文献  国際関査を完了した日  国際関査を発了した日  国際関査を機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)  郭便番号100	A	JP, 08-229392, A (Y-x-x	スエフ アクチェンゲゼルシャフト) 1	1-3			
A		0. 9月. 1996 (10. 09. 96), 4	寺許請求の範囲&DE, 1950036				
□ C橋の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。  * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による関示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「B際調査を完了した日 □ 国際調査機関の名称及びあて先日の9.12.97  「国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP) 関東 現 日本国特許庁(ISA/JP) 日本国特許可能の表面は関本国内は関本国内は関本国内は関本国内は関本国内は関本国内は関本国内は関本国内		6, C1&EP, 724907, B1					
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。  * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたものの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に官及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先權の主張の基礎となる出願 「B際調査を完了した日  □ 国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP)  郵便番号100	A	JP, 59-123539, A (三菱化成株)	式会社) 17.7月.1984 (17. なし)	1-3			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献 国際調査機関の名称及びあて先日の9.12.97  国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP) 野便番号100		OI. O 47, THE BERT AND THE AND	<del></del>				
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献 国際調査機関の名称及びあて先日の9.12.97  国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP) 野便番号100							
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献 国際調査機関の名称及びあて先日の9.12.97  国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP) 野便番号100							
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「A」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する大文献(理由を付す) 「O」口頭による関示、使用、展示等に官及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出額「A」同一パテントファミリー文献 国際調査機関の名称及びあて先日の9.12.97  国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP)  郵便番号100	□ C欄の続	L きにも文献が列挙されている。	□ バテントファミリーに関する別	川紙を参照。			
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも の 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日  国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 英便番号100	* 引用文献(	のカテゴリー					
「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する大文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日  国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP)  郵便番号100	「A」特に関	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す					
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に官及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出額 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 24.1297 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 特許庁審査官(権限のある職員) 中 郵便番号100	「E」先行文	<b>献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも</b>	論の理解のために引用するもの				
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する		<b>士退に募集を掲記する文献又け他の文献の整行</b>					
文献 (理由を付す)	し」変元権:	ては他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以			
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願     「&」同一パテントファミリー文献       国際調査を完了した日     国際調査報告の発送日     24.1297       国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)     特許庁審査官(権限のある職員) 関 美 祝     4D 9045       郵便番号100     申	文献(	理由を付す)					
09.12.97       国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100     特許庁審査官(権限のある職員) 関 美 祝 印	「O」ロ頭に	よる開示、使用、展示等に官及する文献 随日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出顧		ວ ຄ <i>ບ</i>			
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100 特許庁審査官(権限のある職員) 関 美 祝 印	国際調査を完		国際調査報告の発送日 2	4.1297			
日本国特許庁(ISA/JP) 関 美祝 印 郵便番号100				40 0045			
郵便番号100 東京都千代田区館が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3422	日本	国特許庁(ISA/JP)		1 1 1			
	सं च	郵便番号100 紅千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	- 内線 3422			